

別表 1 利用者資格 (2025 年 12 月 1 日より)

【柳戸地区】

計測機器名 (略称)	利用者の資格 (注 1, 2, 3, 4)		利用時間および貸出し (注 5, 6)
透過型電子顕微鏡 (TEM)	JEM-2100 (STEM 可, EDX 付)	職員 研究室に所属している学生 (資格を有する教員または大学院生 (教育学部および地域科学部の場合、学部生) の立ち会いのもとで 3 ヶ月以上使用した者)	月曜日～金曜日 9:00 ～16:30 金曜日の 17:00 から月曜日の 9:00 迄は原則として利用できない。
	H-7000		
走査型電子顕微鏡 (SEM)	S-4300 (EDX 付) S-4800 (EDX 付)	職員 研究室に所属している学生 (資格を有する教員または大学院生 (教育学部および地域科学部の場合、学部生) の立ち会いのもとで 3 ヶ月以上使用した者)	月曜日～金曜日 9:00 ～17:00
	JSM-IT810 (EDX 付)	職員 研究室に所属している学生 (指導教員が機器分析分野へ登録したユーザーのみ)	
電子顕微鏡関連 小型機器	真空蒸着装置、ガラスナイフ作製器、超ミクローム、 テンプレートライナー、 イオンスputa、カーボンコーター、 イオンミリング装置、 精密イオンポリッシング装置、 超音波ディスクカッター、 ダイヤモンドワイヤーソー、 小型スパッタコーター、プラズマ クリーニング・カーボンコーター CT-UVBox	職員 研究室に所属している学生	月曜日～金曜日 9:00 ～17:00
	ネオスミウムコーター	職員 研究室に所属している学生 (資格を有する教員または大学院生 (教育学部および地域科学部の場合、学部生) の立ち会いのもとで 3 ヶ月以上使用した者)	

デジタルマイクロスコープ	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
走査型プローブ顕微鏡システム (SPM)	AFM5400L AFM5300E	職員 研究室に所属している学部生以上	月曜日～金曜日 9:00～17:00
X線光電子分析装置 (XPS)	職員 研究室に所属している学生（資格を有する教員または大学院生（教育学部および地域科学部の場合、学部生）の立ち会いのもとで3ヶ月以上使用した者）		月曜日～金曜日 9:00～17:00
高分解能質量分析装置 (MS)	GCmateII JMS-700 K9 AccuTOF AXIMA	職員、 資格を有する教員が認めた大学院の学生および学部生	月曜日～金曜日 9:00～17:00
液体クロマトグラフ (HPLC)	EXTREMA		月曜日～金曜日 9:00～20:00
フーリエ変換核磁気共鳴装置 (FT-NMR)	JNM-ECA500 JNM-ECX400P JNM-ECZ600R/M1	職員、 研究室に所属している学部生以上	月曜日～金曜日 9:00～20:00
	JNM-ECA500	職員、 大学院の学生	
電子スピン共鳴装置 (ESR)	職員 研究室に所属している学部生以上		
誘導結合プラズマ発光分析装置 (ICP-AES) マイクロ波分析前処理装置 (MARS6)		職員、研究室に所属している学部生以上	月曜日～金曜日 9:00～17:00
波長分散型蛍光X線分析装置 (XRF)			
有機微量元素分析装置 (OEA)		職員、大学院の学生 研究室に所属している学部生は、指導教員が特に許可した者	
超高速現象解析システム	超高速撮影装置 (UHC)	職員、大学院の学生および本学職員立ち会いのもと、研究室に所属している学部生	月曜日～金曜日 9:00～17:00 貸出し：1日および1週間単位で最大2週間まで延長可 旧装置貸出し： 最長2ヶ月(4月～9月) 最長1ヶ月(10月～3月)
	汎用高速撮影装置 (HV)		

	パルスジェネレータ (PG)		月曜日～金曜日 9:00～17:00 貸出し：1日および1週間単位で最大2週間まで延長可 原則としてPG単独の貸出しは行わない
超高速現象解析システム	赤外線カメラ (TC)	職員、大学院の学生および 本学職員立ち会いのもと、 研究室に所属している学部生	月曜日～金曜日 9:00～17:00 貸出し：1日および1週間単位で最大2週間まで延長可 旧装置貸出し： 最長2ヶ月(4月～9月) 最長1ヶ月(10月～3月)
紫外可視分光光度計 (UV-Vis)	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
フーリエ変換型赤外分光光度計 (FT-IR)	透過型	職員 研究室に所属している学部生以上	月曜日～金曜日 9:00～17:00
	顕微・反射型		
	In Situ プローブ式		
	顕微・接触型		
旋光計	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
円二色性分散計 (CD)	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
フォトルミネッセンス分析システム	蛍光寿命測定装置 (Tau)	職員 研究室に所属している学部生以上	月曜日～金曜日 9:00～17:00
	絶対 PL 量子収率測定装置 (QY)		
	蛍光分光光度計 (FL)		
フェムト秒 ファイバーレーザー	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00 貸出し：1日および1週間単位で最大2週間まで延長可
テラヘルツ分光走査型顕微鏡	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
顕微レーザーラマン分光システム	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
熱分析システム (DSC, TMA, TG/DTA, TG/DSC)	職員、大学院の学生 研究室に所属している学部生は、指導教員が特に許可した者		月曜日～金曜日 9:00～17:00
粒子・粘弾性解析システム	フロー式粒子像分析装置	職員	月曜日～金曜日 9:00～17:00

	粒子径・ゼータ電位・分子量測定装置	研究室に所属している学部生以上	
	レオメーター		
	動的粘弾性測定装置		
	ナノ粒子解析システム		
X線マイクロCTスキャン	職員 博士課程(工学部に於いては博士後期課程)の学生 修士(博士課程前期)課程は指導教員が任命した研究室代表者) 研究室に所属している学生(3ヶ月以上使用した者で、資格を有する教員が認めたもの)	月曜日～金曜日 9:00～17:00	

注1：利用者は、分野長が特に適当と認めた者を利用可能とする。

注2：いずれも大学院の学生には、6年課程の学部および学科に所属する5、6年生を含む。

注3：本大学とセンターの利用に関して取り決めを行っている大学等の機関の教員および学生についても、本学の利用資格に準ずる

注4：資格者とは、3か月以上の使用経験を持ち、教員から単独使用を認められたものとする。

注5：17:00以降の利用希望者は「時間外利用届」を16:00迄に提出下さい。

注6：貸出しに際しては本学職員の立ち会いのもとに行うこと。2週間を越えてさらに貸出し利用を希望する場合は改めて申請すること。

【医学地区】

計測機器名 (略称)	利用者の資格(注1, 2, 3)		利用時間(注4)
フーリエ変換核磁気共鳴装置 (FT-NMR)	AVANCE III600 AVANCE III800	本学職員、センター教員および指導教員が許可した大学院生	月曜日～金曜日 9:00～20:00
電子スピン共鳴装置(ESR)	職員 研究室に所属している学部生以上		月曜日～金曜日 9:00～17:00
超高輝度X線回折装置(XRD)	本学の職員 博士課程(工学部に於いては博士後期課程)の学生修士 (博士課程前期)課程は指導教員が任命した研究室代表者) 利用する前に、放射線作業従事者の講習会を受講すること		月曜日～金曜日 9:00～17:00

注1：利用者は、分野長が特に適当と認めた者を利用可能とする。

注2：いずれも大学院の学生には、6年課程の学部および学科に所属する5、6年生を含む。

注3：本大学とセンターの利用に関して取り決めを行っている大学等の機関の教員および学生についても、本学の利用資格に準ずる。

注4：17:00以降の利用希望者は「時間外利用届」を16:00迄に提出下さい。